

第五回

集積化 MEMS 技術研究ワークショップ

優秀ポスター賞

西村 祐典, 林 隆平, 中澤 寛一, 石田 誠,
澤田 和明, 石井 仁, 町田 克之, 益 一哉,
王 常楽, 飯田 健一郎, 齋藤 光正, 吉田 眞一殿

マイクロビーズと PDMS 製マイクロ流路を用いた
レジオネラ菌捕獲チップの検討

(社) 応用物理学会集積化 MEMS 技術研究会
第五回研究ワークショップにおいて発表され
た貴台の研究発表は, 審査の結果, ポスター賞
に値するものと認め, ここに表彰します.

平成 27 年 3 月 12 日

(社) 応用物理学会

集積化 MEMS 技術研究会運営委員会

委員長 有本 和民

